原研(現 原子力機構)、理研、専用ビームライン-

# BL15XU 広エネルギー帯域先端材料解析

#### 1. ビームライン概要

本ビームラインは、独立行政法人、物質・材料研究機構 の専用ビームラインとして放射光を使った材料の先端解析 また先端材料開発や新規物質開発支援を行うため、放射光 を使ったさまざまな構造解析を行っている<sup>[1]</sup>。一本のビー ムラインで軟X線から硬X線までの広い範囲(0.5~60keV) の高輝度アンジュレータ光を利用できるように設計し、結 晶構造解析と電子状態解析等、複数の解析手段を組み合わ せての材料解析が可能となっている。なお、広いエネルギ ー範囲から高輝度の単色X線を自由に選んで利用できるこ とは複数の解析手法を活用できるだけでなく、ある特定の 解析手法に限っても対象物質を広く選択することが可能で あり、例えば軽元素から重元素までのさまざまな吸収端励 起を利用した解析も可能となる。2002Bより文部科学省ナ ノテクノロジー総合支援事業にも参画している。2005年度 は主に結晶構造解析実験設備の改良を行った。

2. ビームラインの現状

2-1 ビームライン

・第一ハッチの実験装置の配置換え

冬の停止期間に第一ハッチ内の実験装置の配置換えを行った。第一ハッチ上流部にあった四象限スリット-真空ポートを整理、空間を空けることで二軸回折計をビームラインに常駐可能とした。また二軸回折計の後方にあったX線照射改質装置を取り外し、その位置に二結晶型蛍光X線分光装置を常設とした。これらの装置は利用のたびに光軸への設置から調整を開始しており最低でも1日の調整時間を必要としていた。今回の改良で調整時間を大幅に削減することが可能となり、ビームタイム利用の効率化とともに実験データの再現性の向上も達成できた。

### 2-2 二軸回折計

#### ・粉末回折実験用イメージングプレート装置の導入

15XUの二軸回折計は、アンジュレータ光源とGeアナラ イザーモノクロを装備した1mに及ぶ2θアームにより粉末 回折において有数の高角度分解能をもち、Si(111)半値幅 で通常0.007°程度を達成している。反面、この細い回折線 からRietveld法などで解析するに足るデータを取得するた め、極めて細かいステップを測定時に刻まねばならず、こ れが測定時間の増大をもたらし、一粉末回折データセット の取得に48時間からそれ以上の時間を要していた。この非 効率を改善するために2005年度に二次元検出器であるイメ



図1 BL15XU回折計用Debye-Scherrerカメラ用の大半径 (r=954.9mm)イメージングプレートカセット

ージングプレート(以下IP)を利用したDebye-Scherrerカ メラシステムの開発を行った<sup>[2]</sup>。円筒状のIPを装着できる カセットを作成し、回折計の20アームに搭載した(図1)。 回折計の回転中心のキャピラリー試料からの回折線をこの IPで露光し粉末回折データを取得する。IPカセットとして、 半径286.5mm(小半径)のものと954.9mm(大半径)のも のを作成した。粉末回折データはフジフィルム株式会社の BAS2500-IP読取装置にて50µmピクセル単位にて読み取 り、我々が開発したソフトにて角度-強度データに変換す る。20角度の最小刻みとしては、小半径カセットが 0.01°、大半径カセットが0.003°、一度に観測可能な20範 囲は小半径が80°、大半径が24°である。大半径IP利用の場 合に全粉末回折パターンを観測するには3~4回の露光を行 い、開発したソフトウエアにより回折パターンを連結して



図2 NBS-Si(111)ピークプロファイル比較による、BL15XU回 折計用Debye-Scherrerカメラの角度分解能評価。

boundary boundary rutile block rutile block

図3 粉末回折データに四次元解析法を適用することによっ て得られた Crystallographic shear structure を含む Ga<sub>4</sub>Ti<sub>m-4</sub>O<sub>2m-2</sub>(m=17)の結晶構造。実線が四次元解析での 基本格子。これに変調が生じたと考える。破線が通常の 単位格子。

1つの粉末回折データとする。図2に本IPシステムとアン ジュレータビームラインの15XUのアナライザーを利用し た回折計での20スキャンモードにて観測したNBS-Si (111) のピークプロファイルを示す。大半径IPを利用した場合、 その回折線半値幅は回折計でのスキャンでの1.8倍にしか 広がっていない。本IPシステムと同程度の分解能の粉末回 折データを取得するには現存する放射光の粉末回折計では 8時間程度が必要だがこのIPシステムでは多数回露光の時 間も含めて0.5時間程度で1データを取得可能である。放射 光利用でしか達成できない高角度分解能データを従来の10 倍以上の速度で取得することが可能となった。

## 3. 実験例

・TiO<sub>2</sub>-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>系ホモロガス構造の四次元解析

母結晶構造に対して剪断操作(シアーオペレーション) を施すことにより境界面を導入した構造は Crystallographic shear structure(シアー構造)とよばれ TiO<sub>2</sub>-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>系の一般式Ga<sub>4</sub>Ti<sub>m-4</sub>O<sub>2m-2</sub>で表されるホモロガ ス相にも出現する。一般にホモロガス相は指数の増加によって格子定数は大きくなりさらにシアー構造を持つ場合に は対称性も低下するため、精密化すべきパラメータが多く 通常の粉末回折法では構造解析が困難な場合が多い。この ような複雑な構造に対して、構造を四次元空間に投影し、 より少ないパラメータで結晶構造を記述し解析を行う四次 元解析法による結晶構造解析は有効な手段である。本研究 では、上記系のうちm=17の場合について本手法を適用し、 四次元解析法により結晶構造解析に成功した。15XUにお いて、波長0.8ÅのX線を用い、二軸回折計のGeアナライ ザーモノクロメータを利用した $\theta$ -2 $\theta$ スキャンにより粉末 回折データを収集した。これを四次元解析により結晶構造 を解析した。図3に得られた結晶構造<sup>[3]</sup>を示す。本系はル チル構造を母構造としているがシアー構造の境界面に  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>に見られる構造ユニットが出現している。最終 的な信頼度因子はRp=7.0,wRp=10.0%が得られている。本 手法はさらに次数が高いホモロガス構造など複雑な結晶の 構造解析を行う上で有効な方法となるであろう。

#### 参考文献

- [1] 吉川英樹 他: SPring-8利用者情報7 (2002) 175.
- [2] M. Tanaka, Y. Katsuya and D. Nomoto : Submitted to the AsCA '06/CrSJ Tsukuba, 11/20-23, 2006 (Joint Conference of the Asian Crystallographic Association and the Crystallographic Society of Japan).
- [3] Y. Michiue, A. Yamamoto and M. Tanaka : Accepted to the Acta Crystallographica.

独立行政法人 物質・材料研究機構 田中 雅彦、吉川 英樹、中沢 弘基 スプリングエイトサービス 木村 昌弘、勝矢 良雄、野本 大介